

MP260E

美泰双盘磨抛机

全国特检系统检验员培训考核选用品牌 ●

全国超声无损检测培训考核选用品牌 ●

全国船舶无损检测学组推荐品牌 ●



产品概要

美泰MP260E双盘磨抛机，采用先进的微处理器控制系统，可使磨抛盘获得 50-600 转/分钟之间的转速，磨抛盘旋转方向可任意选择。可通过快速更换磨抛盘、金相砂纸和抛光织物，供两人同时进行研磨和抛光。其自带水冷却装置，可在研磨时对试样进行冷却，保护金相组织免受破坏。本机操作简单、经济实用、转动平稳、安全可靠、结构紧凑、噪音低，被广泛应用于金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光的制样过程，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

技术参数

技术参数	技术指标
磨抛盘直径	Φ203mm、Φ250mm（用户可任选其一）
磨抛盘转速	50-600r/min（无级变速），150 r/min、300 r/min（两级定速）
输入电压	单相 AC220V 50Hz
输入功率	550W
外形尺寸	725×710×310mm
净 重	30kg

功能特色

- 微处理器控制系统，可使磨抛盘获得 50-600 转/分钟之间的转速；
- 具备磨抛盘旋转方向可任意选择和磨抛盘可快速更换的功能；
- 两用机型，兼备研磨、抛光两种功能，节约空间成本；
- 自带水冷却装置，可在研磨时对试样进行冷却，防止金相组织破坏；
- 转动平稳、结构紧靠，噪音低；
- 可实现金相试样的粗磨、精磨、粗抛光、精抛光，适合多种材料的抛光要求。

工作原理

金相磨抛机简称磨抛机，是一种研磨、抛光设备，它利用各种不同粒度的耐水研磨金相砂纸及抛光材料，对各种金属及其合金试样以及各种岩相试样进行研磨和抛光。

工作条件

- 本机的塑料件在低于-10℃时进行操作，应特别小心，以免损坏；
- 温度10℃-30℃；
- 相对湿度 < 85%，周围无腐蚀性气体及导电尘埃。

应用领域

- 航空航天、高等院校、科研院所；
- 机械制造、汽车制造；
- 钢铁冶金。

仪器配置

配置	序号	名称	数量	备注
标配	1	金相试样磨抛机	1台	
	2	带胶抛光织物	1片	Φ250 丝绒
	3	带胶金相砂纸	2片	Φ250 400# 800#
	4	磨抛盘	2个	Φ250
	5	扣圈	1个	Φ250
	6	O型圈	1个	12×1.8
	7	排水管	1个	
	8	进水管	1个	
	9	防尘盖	1个	
	10	挡水圈	1个	
	11	电源线	1个	
	12	装箱资料	1套	

